

doi: 10.3969/j.issn.0490-6756.2018.03.032

Ag 层厚度对 FePd 薄膜的结构和磁性能的影响

张艳丽^{1,2}, 成 钢^{1,2}, 许小宗², 李 林^{1,2}, 杜玉松^{1,2}, 武小飞^{1,2}

(1. 广西信息材料重点实验室, 桂林 541004; 2. 桂林电子科技大学材料科学与工程学院, 桂林 541004)

摘要:采用磁控溅射的方法,在石英玻璃上制备了 $\text{Ag}_x/\text{FePd}(67.5 \text{ nm})$ ($x=3.875, 7.75, 15.50, 31, 38.75 \text{ nm}$) 和 $\text{FePd}(67.5 \text{ nm})/\text{Ag}_x$ ($x=7.75, 15.50, 31 \text{ nm}$) 薄膜, 研究了 Ag 对 600 °C 退火不同时间的 FePd/Ag、Ag/FePd 薄膜的影响。结果显示,无论 Ag 沉积在 FePd 薄膜顶层还是底层,Ag 层的加入都能加快薄膜从面心立方(FCC)到面心四方(FCT)的相转变。Ag 能极大增强 FePd 薄膜的矫顽力。比较 Ag/FePd 和 FePd/Ag 薄膜,Ag/FePd 薄膜中的部分样品有沿某一方向优先生长的趋势,更利于实际应用。在 Ag/FePd 薄膜中晶粒易磁化轴平行面内,当顶层 Ag 厚度为 31 nm 时,薄膜有很大的面内矫顽力 2.8 kOe 和很小的垂直方向矫顽力 1.04 kOe。

关键词: FePd 薄膜; Ag 层; 相转变; 矫顽力

中图分类号: O484 **文献标识码:** A **文章编号:** 0490-6756(2018)03-0609-04

Effect of thickness of Ag layer on the structure and magnetic properties of FePd films

ZHANG Yan-Li^{1,2}, CHENG Gang^{1,2}, XU Xiao-Zong², LI Lin^{1,2}, DU Yu-Song^{1,2}, WU Xiao-Fei^{1,2}

(1. Guangxi Key Laboratory of Information Materials, Guilin 541004, China;

2. School of Material Science and Engineering, Guilin University of Electronic Technology, Guilin 541004, China)

Abstract: A series of FePd based alloy films were deposited on glass substrates by DC magnetron sputtering. In order to find the role of the Ag layer in disorder-order of FePd film, it was studied that the Ag layer effected on $\text{Ag}_x/\text{FePd}(67.5 \text{ nm})$ ($x=3.875, 7.75, 15.50, 31, 38.75 \text{ nm}$) and $\text{FePd}(67.5 \text{ nm})/\text{Ag}_x$ ($x=7.75, 15.50, 31 \text{ nm}$) films annealed at 600 °C for different time. The results showed that the Ag layer could accelerate phase transition from FCC (face-centered cubic) to FCT (face-centered tetragonal) in films and greatly enhance the coercivity of FePd films. Compared Ag/FePd with FePd/Ag films, some samples of Ag/FePd films have highly preferred orientation. The magnetic easy axis of the crystallites in Ag/FePd film is in-plane of substrate. When the thickness of Ag toplayer is equal to 31 nm, the film has a very large in-plane coercivity of 2.8 kOe and a very low out-of-plane coercivity of 1.04 kOe.

Keywords: FePd thin film; Ag layer; Phase transition; Coercivity

1 引言

有着垂直磁各向异性的铁磁性 L1₀ 有序化合

金薄膜,如 FePt, CoPt 和 FePd,近年来常被研究应用于磁记录介质、磁性随机存取存储器装置等^[1-5]。目前研究较多的磁记录介质,如有着很高

磁晶各向异性(Ku)的 FePt 合金^[6,7], 要求相当高的写入场将数据写入介质中, 这显然不适用于商业生产。有着相对较低 Ku 的 FePd 则能有效地解决这一问题。另外, 对于工业应用来说, Pt 元素的价格较高。从这两方面来看, FePd 薄膜更适宜于工业应用。而且, FePd 有序化转变温度也远低于 FePt 和 CoPt^[8]。因此, 在超高密度磁记录介质中 FePd 薄膜更具应用潜力。目前研究重点主要集中在寻找合适的添加元素、衬底以及在单晶衬底和薄膜之间加入缓冲层, 以减少磁性晶粒尺寸, 有效减弱或消除磁性颗粒之间的交换耦合作用等方面。由于 Ag 原子不易与 Fe 或 Pd 原子形成合金, 并且与 FePd 的晶格适配度较小, 被认为是一种较理想的非磁性基质材料。许小红等报道了底层 Ag 有利于减少 FePt 薄膜的有序化温度^[9-11]。Platt 等报道了添加 Au 或 Ag 的 FePt 薄膜比纯 FePt 薄膜的矫顽力高出 1~2 kOe^[12]。本文研究 Ag 对 600 °C 退火不同时间的 FePd/Ag、Ag/FePd 薄膜的结构、相转变和磁性能的影响, 目的是为了找出 FePd 薄膜的无序到有序转变过程中 Ag 所起的作用。

2 实验

采用直流磁控溅射法, 室温下将有无 Ag 层的 FePd 薄膜沉积在玻璃衬底上, 工作气体为氩气, 靶材有两个: 一个是表面放置 Pd 的 Fe 片, 一个是 Ag 片, 分别固定在两个溅射靶上。通过调节 Fe 片上 Pd 的数量来改变薄膜的成分, 通过调节沉积的时间来改变薄膜的厚度。基片温度为室温。沉积后, 样品密封在预抽真空并充满氩气的石英管中, 600 °C 退火不同的时间。能谱仪(EDS)分析薄膜的

成分, 扫描电子显微镜(SEM)测量薄膜的厚度, X 射线衍射仪(XRD)分析样品的晶体结构, 室温下用综合物性测量系统(PPMS-9)测试样品磁性能。

3 结果与讨论

FePd 薄膜的厚度为 67.5 nm, Ag/FePd 系列薄膜中 Ag 顶层的厚度为 3.875、7.75、15.5、31 和 38.75 nm, 分别命名为 1# 到 5# 样品; FePd/Ag 系列薄膜中 Ag 底层的厚度为 7.75、15.5 和 31 nm, 分别命名为 6# 到 8# 样品。图 1 显示了样品在 600 °C 退火的 XRD 图谱。(200)、(002)、(220)、(202)、(311) 和 (113) 峰来自原来面心立方(FCC)软磁相的(200)、(220) 和 (311) 峰, 因此, 从(200)、(002)、(220)、(202)、(311) 和 (113) 分裂峰的出现能很容易地判断出面心四方(FCT)有序相的畸变程度。图 1(a)显示 2# 样品退火不同时间的 XRD 图谱。从退火 3 h 的 2# 样品的 XRD 谱线看出, 此时薄膜仍处于一个完全无序的 FCC 相的多晶结构。当退火时间达 4 h 以后, 从图 1(a)能观察到属于 FCT 相的(110)。图 1(b)给出了 FePd 薄膜和不同厚度 Ag 层的 FePd/Ag 和 Ag/FePd 薄膜在退火 3 h 后的 XRD 图谱。无 Ag 层的 FePd 薄膜退火后只观察到属于 FCC 相的峰, 这意味着此样品中的晶体结构仍是 FCC 相, 没有发生相转变。从 1# 样品和 2# 样品的 XRD 图谱中观察不到属于 FCT 相的(110)峰, 但有着 15.5 nm Ag 层的 3# 和 6# 样品的主要相已不是 FCC 相, 而是 L1₀(FCT)相。这说明 Ag 层能促使从软磁性质的 FCC 相到硬磁性质的 FCT 相的相转变, 而且 Ag 层越厚越有助于相转变。

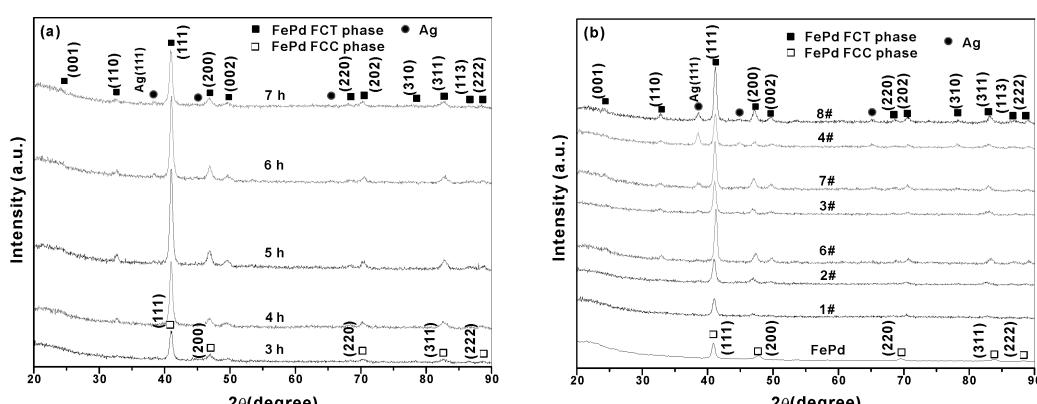


图 1 FePd, FePd/Ag 和 Ag/FePd 薄膜在 600 °C 退火的 XRD 谱
(a) 2# 样品退火不同时间; (b) 所有样品退火 3 h

Fig. 1 XRD patterns of FePd, FePd/Ag and Ag/FePd films annealed at 600 °C
(a) Sample 2# annealed for different time; (b) all films annealed for 3 h

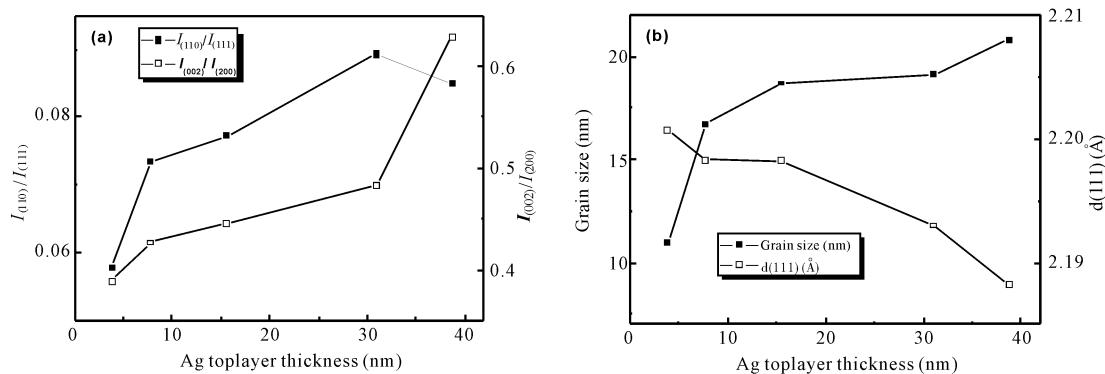


图 2 Ag/FePd 薄膜 (a) $I(110)/I(111)$ 和 $I(002)/I(200)$ 、(b) 晶粒尺寸和 $d(111)$ 随顶层 Ag 厚度的变化, 所有样品均在 600 ℃ 退火 5 h

Fig. 2 (a) The ratios of Ag/FePd $I(110)/I(111)$ and $I(002)/I(200)$ and (b) the grain size and $d(111)$ as a function of the thickness Ag topayers, all samples were annealed at 600 ℃ for 5 h

图 2(a)通过分析(110)/(111)和(002)/(200)的XRD峰强比随顶层Ag厚度的变化趋势,显示了FePd和Ag/FePd薄膜的组织发展和L1₀相有序化程度。图2中所有的样品都在600℃退火5 h。有序化程度与Fe和Pd原子周期性的叠层排列有关。因此,(110)超晶格峰与(111)基本峰的比值以及(002)峰与(200)峰的比值是FePd中化学有序化程度的表征。总的来看,(110)/(111)和(002)/(200)峰强比表明了增加顶层Ag的厚度会增加FePd的化学有序化。另外,能明显看到(110)/(111)的最大值出现在顶层Ag厚度为31 nm(4#样品)时。可以看出,合适的Ag层厚度能有效地促使化学有序化和L1₀FePd相取向生长。这种更优先的取向可能是由于Ag层和FePd层的不匹配所引起的热应力导致的,这种优先的取向也为FePd薄膜垂直磁各向异性的形成增加了驱动力。而且,随着顶层Ag厚度的增加,(110)/(111)和(002)/(200)峰强比随之改变,这也说明了通过控制顶层Ag的厚度可以控制有序和无序FePd相的数量。

图2(b)给出了随着顶层Ag厚度的增加晶粒尺寸和(111)晶面间距 $d(111)$ 的变化趋势。显然,晶粒尺寸随Ag层厚度的增加而缓慢增大。同时, $d(111)$ 随Ag层厚度的增加逐渐减小,这也意味着FePd的化学有序化在增加。

为了研究Ag对FePd薄膜磁性能的贡献,对样品进行磁性能测量,数据分别记录在图3和图4中。图3给出了样品3# 600 ℃退火 5 h 的磁滞回线;图3中左上图显示了Ag/FePd薄膜的矫顽力随顶层Ag厚度的变化。图4给出了样品7# 600 ℃退火 6 h 的磁滞回线;图4中左上图显示了

FePd/Ag薄膜的矫顽力随底层Ag厚度的变化。从图3中可以看出,3#样品相对衬底平面平行和垂直方向都容易磁化,而且平行和垂直方向的矫顽力几乎相等,约为2.3 kOe,这意味着3#样品不具有某一方向优先取向生长的趋势,这也是两个方向测量出矫顽力数值基本相等的原因。至于其他样品,图3插图显示了平行和垂直方向矫顽力的不同:对不同厚度的顶层Ag,平行方向的矫顽力比垂直方向大得多,这表明了在这些薄膜中的晶粒易磁化轴是平行衬底平面。当顶层Ag厚度分别为31和15.5 nm时,平行和垂直方向矫顽力达到其最大值。增加或减少Ag厚度都会导致矫顽力的减小。当顶层Ag厚度为31 nm(4#样品)时,薄膜的性能最佳。4#样品有着很大的2.8 kOe面内矫顽力和相对较小的1.04 kOe垂直方向矫顽力,这一特性有利于实际应用。对4#样品,可以认为所有FePd晶粒的磁矩都相互平行于膜面。这就导致了相对较高的磁晶各向异性。正如前面图2(a)所讨论的,4#样品有着最大的(110)和(111)峰强比。可见,磁性能与相应的结构一致。观察FePd/Ag薄膜发现,该系列样品平行和垂直方向都容易磁化,平行和垂直方向的矫顽力相差不大,且都比较大,但都不具有某一方向优先取向生长的趋势。综合比较而言,Ag/FePd薄膜更有利实际应用。

4 结 论

本文研究了Ag对FePd薄膜结构和磁性能的影响。FePd薄膜的取向严重受Ag层厚度的影响。Ag能促进薄膜从软磁fcc相到硬磁fct相的相转变,而且Ag层越厚越有助于相转变。合适的Ag层厚度能提高化学有序化以及维持垂直磁各向异

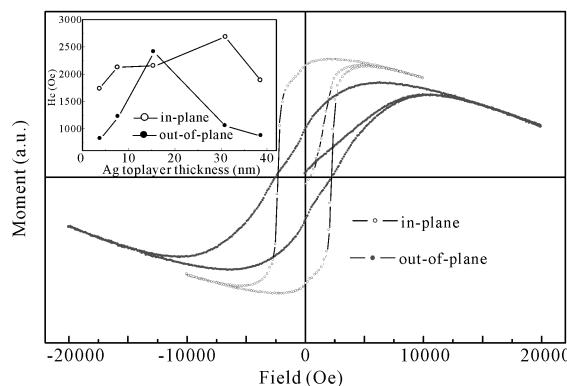


图 3 3# 样品在 600 °C 退火 5 h 的磁滞回线

插图是 Ag/FePd 薄膜矫顽力随顶层 Ag 厚度的变化

Fig. 3 Hysteresis loops of sample 3# after anneal for 5 h at 600 °C

Inset is the coercivity of Ag/FePd film as a function of the thickness Ag toplayers

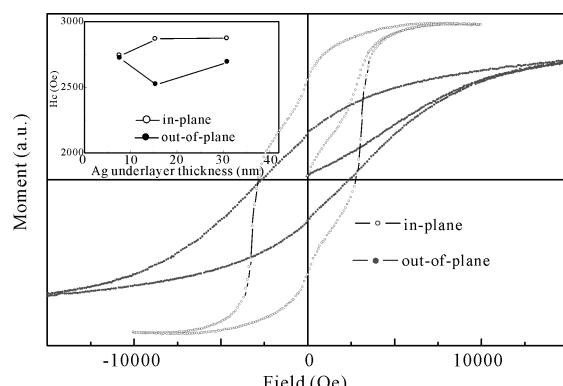


图 4 7# 样品在 600 °C 退火 6 h 的磁滞回线

插图是 FePd/Ag 薄膜矫顽力随底层 Ag 厚度的变化

Fig. 4 Hysteresis loops of sample 7# after anneal for 6 h at 600 °C

Inset is the coercivity of FePd/Ag film as a function of the thickness Ag underlayers

性。通过控制 Ag 层的厚度可以控制有序和无序 FePd 相的数量。Ag 层能极大增强 FePd 薄膜的矫顽力。比较 Ag/FePd 和 FePd/Ag 薄膜, Ag/FePd 薄膜中的部分样品有沿某一方向优先生长的趋势, 更有利于实际应用。在 Ag/FePd 薄膜中晶粒易磁化轴平行面内, 当顶层 Ag 厚度为 31 nm, Ag/FePd 薄膜峰值矫顽力达 2.8 kOe。

参考文献:

- [1] Perzanowski M, Krupinski M, Zarzycki A, et al. Determination of grain shape of laser-irradiated FePdCu thin alloy films [J]. *Appl Surf Sci*, 2014, 302: 129.
- [2] Chen J S, Lim B C, Ding Y F, et al. Low-temperature deposition of L1₀ FePt films for ultra-high density magnetic recording [J]. *J Magn Magn Mater*, 2006, 303: 309.
- [3] Gan'shina E, Guschin V, Romanov I, et al. Co-Pd alloy films magneto-optical recording [J]. *J Magn Magn Mater*, 1999, 193: 174.
- [4] Van der Laan G, Chesnel K, Belakhovsky M, et al. Magnetic anisotropy of aligned magnetic stripe domains in FePd studied by soft x-ray resonant magnetic scattering, magnetic force microscopy and micromagnetic modeling [J]. *Superlattice Microstr*, 2003, 34: 107.
- [5] 宋智林, 刘霞, 张丽, 等. 真空退火对 L1₀-CoPt 薄膜结构、磁性及表面形貌的影响 [J]. 原子与分子物理学报, 2017, 34: 136.
- [6] Gehanno V, Auric P, Marty A, et al. Structural and magnetic properties of epitaxial Fe_{0.5}Pd_{0.5} thin films studied by Mössbauer spectroscopy [J]. *J Magn Magn Mater*, 1998, 188: 310.
- [7] Becker J, Mosendz O, Weller D, et al. Laser induced spin precession in highly anisotropic granular L1₀FePt [J]. *Appl Phys Lett*, 2014, 104: 152412.
- [8] Zhang Y L, Cheng G, Xu X Z, et al. Effect of thickness on the structure and magnetic properties of FePd films grown on glass substrate [J]. *Rare Metal Mat Eng*, 2017, 46: 1788.
- [9] Xu X H, Wu H S, Wang F, et al. The effect of Ag and Cu underlayer on the L1₀ ordering FePt thin films [J]. *Appl Surf Sci*, 2004, 233: 1.
- [10] 董凯锋, 程晓敏, 鄢俊兵, 等. 不同退火时间对 [Ag/FePt]₁₀ 多层膜磁性能和微结构的影响 [J]. 功能材料, 2009, 40: 20.
- [11] Xu X H, Jin T, Wu H S, et al. Nearly perfect (001)-oriented Ag/[CoPt/C]₅/Ag composite films deposited on glass substrates [J]. *Thin Solid Films*, 2007, 515: 5471.
- [12] Platt C L, Wieman K W, Svedberg E B, et al. L₁₀ ordering and microstructure of FePt thin films with Cu, Ag and Au additive [J]. *J Appl Phys*, 2002, 92: 6104.